



## 一种隔离大气和通气密闭容器的排气装置及其应用

文献类型: 专利

**作者** 匡文军, 吴欣强 and 韩恩厚

**发表日期** 2009-02-11

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明涉及排气装置,具体为一种可实现通气密闭容器与大气隔离的排气装置及其应用,解决常压通气密闭容器与大气环境隔离等问题。该排气装置的排气筒a和排气筒b并列固定在底架上,排气筒a和排气筒b两侧各连有一段接口,排气筒a和排气筒b底部通过连通管连通;导管一端插入到排气筒a内上部,经过密封端面后弯曲再进入到排气筒b内,在伸到靠近筒b底部位置处开有一对出气孔并一直通过排气筒b的下端面及底架。该装置可使常压通气密闭容器的排出气体或反应产生的废气单向导通到安全的排放环境中,即使出现负压,也不会有倒吸或排空现象发生,同时通过观察装置内的鼓泡...

**公开日期** 2009-02-11

**语种** 中文

**专利申请号** CN101363553

**源URL** [http://210.72.142.130/handle/321006/66934]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 匡文军, 吴欣强 and 韩恩厚. 一种隔离大气和通气密闭容器的排气装置及其应用. 2009-02-11.  
**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
118	0	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。

